

Rok szkolny 2021/2022 – klasa 3

Typ szkoły: 4 – letnie Technikum Podbudowa programowa: gimnazjum

Zawód: Technik mechatronik

LP.	PRZEDMIOT	NAZWA I AUTOR PODRĘCZNIKA/WYDAWNICTWO/Numer ewidencyjny w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
1.	Język polski	D.Chemperek,A.Kalbarczyk, D.Trzeźniowski: <i>Zrozumieć tekst. Zrozumieć człowieka 2.2</i> . WSiP (703/4/2016)
2.	Język angielski	Grupa1/1: Matura Focus 3, Sue Kay (i in.), Pearson, nr ewid. 672/3/2014/2015 Grupa 2/2: Matura Focus 4, Sue Kay (i in.), Pearson, nr ewid. 672/4/2015
3.	Język niemiecki_drugi	Exakt für Dich 2, Giorgio Motta, LektorKlett, nr dopuszczenia 717/3/2015 Exakt für Dich 3, Giorgio Motta, LektorKlett, nr dopuszczenia 717/4/2016
4.	Język francuski_drugi	En Action!2, Fabienne Gallon, Céline Himber, wyd. Hachette Livre S.A., nr dopuszczenia 939/1/2018
5.	Język obcy zawodowy - język angielski	Brak podręcznika
6.	Matematyka na poziomie rozszerzonym	Semestr pierwszy Matematyka 2, Nowa Era, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, nr ewidencyjny w wykazie: 360/2/2013/2015 Semestr drugi Matematyka 3, Nowa Era, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, nr ewidencyjny w wykazie: 360/3/2014/2016
7.	Matematyka rozszerzona	Jak wyżej
8.	Wychowanie fizyczne	Brak podręcznika
9.	Historia i społeczeństwo	M. Marcinkiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory, WSiP (644/1/2013)
10.	Fizyka rozszerzona	"Zrozumieć fizykę 2" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn- Byczuk, Elżbieta Wójtowicz/Nowa Era/ Numer ewidencyjny MEN:632/2/2013/2016
11.	Zajęcia z wychowawcą	Brak podręcznika
12.	Religia/etyka	Brak podręcznika
13.	Mikroprocesorowe systemy sterowania	Brak podręcznika
14.	Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych	<u>Literatura zalecana (wymagania dotyczące podręcznika będą uściślone przez nauczyciela prowadzącego):</u> P. Tokarz, R. Dziurski: Pracownia mechatroniki, WSiP (2017)
15.	Urządzenia i systemy mechatroniczne	<u>Literatura zalecana (wymagania dotyczące podręcznika będą uściślone przez nauczyciela prowadzącego):</u> M. Olszewski: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, (03/2009) M. Tokarz, S. Sierny, R. Dziurski: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, WSiP

		(2017)
16.	Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych	<u>Literatura zalecana (wymagania dotyczące podręcznika będą uściślone przez nauczyciela prowadzącego):</u> P. Tokarz, R. Dziurski: Pracownia mechatroniki, WSiP (2017)
17.	Podjęmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej	Brak podręcznika
18.	Wychowanie do życia w rodzinie	Brak podręcznika